⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 昭60-246233

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985)12月5日

C 03 B 37/018 03 13/04 C // G 02 B 6/00

8216-4G 6674-4G S-7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

光ファイバ用ガラス母材の製造方法 ❷発明の名称

> 创特 願 昭59-100639

❷出 願 昭59(1984)5月21日

@発 明者 京 藤

倫 久

横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製

作所内

何発 眀 老 洄 内 宏 금 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製

作所内

住友電気工業株式会社 の出 願 人

大阪市東区北浜5丁目15番地

明 外1名 四代 理 人 弁理士 内田

1. 発明の名称

光ファイパ用ガラス母材の製造方法

2.特許請求の範囲

- コア相当部が P.O. を含有する石英からな り、クラッド相当部が納石英である光ファイ パ用石英系多孔質母材を焼結して透明ガラス 母材を製造する方法において、該多孔質母材 を重水素系ガスを含むガス雰囲気にて加熱処 理した後、フッ素系ガスを含むガス雰囲気に て加熱処理し、それによりコア相当部には OD 基を少なくとも1~20 ppm 添加し、クラッ ド部にのみフッ素を添加することを特徴とす る光ファイパ用ガラス母材の製造方法。
- (2) 多孔質母材を重水素系ガスと塩素系ガスと を含むガス雰囲気にて加熱処理する特許請求 の範囲の第(1) 項に記載の光ファイパ用ガラス 母材の製造方法。
- (3) 多孔質母材を重水素系ガスを含む雰囲気、 もしくは重水素系ガスと塩素系ガスとを含む

雰囲気にて加熱処理を行うより前または後に、 塩素系ガスを含む雰囲気にて加熱処理する特 許請求の範囲の第(1)項または第(2)項に配載の 光ファイパ用ガラス母材の製造方法。

(4) フツ素系ガスを含むガス雰囲気中で加熱処 理する以前に、コア相当部が収縮する温度に 達するまで加熱処理しておく特許請求の範囲 の第(1)~(3) 項のいずれかに記載される光ファ イパ用ガラス母材の製造方法。

3.発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光ファイパ用ガラス母材の製造方 法に関するものであり、更に詳細に述べるなら は、光ファイバ用のガラス微粒子堆積体即ち多 孔質母材(以下ではスート母材という)を作製 し、高温炉で焼結し透明ガラス化する方法に於 て、コア相当部に少量の P.O. と重水をドーブす るととにより、クラッド相当部に選択的にフッ 素を容易に添加できて、コア・クラッド間の点 折率差を添加フッ素量から調整することのでき

る光ファイパ用ガラス母材の製造方法に関する ものである。

従来の技術

光ファイバは、通常、第1図に示すように、コア部と呼ばれる光の通る中心部1とクラッド部と呼ばれる周辺部2から成つている。コア部1の屈折半 n. は、光を伝送する都合上、第1図の凮折半分布に示すように、クラッド部2の凮折率 n. より高くしてある。

そして、コアとクラッドの比屈折率差△n、
△n=(n, -n,)/n,

を高くするととにより、クラッド面で全反射するととにより、クラッド面で全反射するととができ、光ガラスファイバを曲げた場合のパワーロスが小さくなる特の利点がある。 An を高くする方法としていたスート母材のコア相当部に GeOs、ALOs、TiOs等の金銭酸化物ドーパントを添加してコア部1の屈折率 n, を大きくする方法と、あるいは、スート母材のクラッド相当部にフッ素系ガスを

(3)

相の存在は光伝送上の損失原因(すなわち散乱損失)となり、好ましくない。加えて、光ファイベの断線の原因となる。また、TiO。を用いた場合には Ti²+ に由来する着色を生じることがある。

(3) ドーパントが多量に入ることでガラス内に構造的な欠陥が生じ、該欠陥に由来する 紫外線吸収や、欠陥と Hz ガスの結合による OH 基吸収の発生等が起こり、ファイパの光学特性が悪くなる。これはドーパントにおいては、 A L 3+ , T 1 3+ , G e 3+ など 4 価より低価パレンスの方が比較的安定なことに起因すると考えられている。

これに対して後者のクラッド相当部にフッ 累系ガスを添加して屈折率 n。を下げる方法は、上記の不都合を解消する上で非常に有効である。この方法は、コア部を純シリカに GeO。等のドーパントを添加して高屈折率とし、クラッドがのみを少なくとも一時期、フッ累系ガス

添加し、クラッド部の屈折率 n。を下げる方法が考えられる。これ等の方法は VAD 法・OVPO 法として、それぞれ特公昭 5 7 - 4 0 0 9 6 号。米国特許第 3.7 5 7.2 9 2 号 明細書に記載されている。

ところが、前者のドーパント添加によるコア 部1の屈折率 n m を大きくする方法の場合、上 記ドーパントの増加に伴い、次の問題点が生じる。

- (1) ドーパント量を増やすと、ドーパント添加に伴う光散乱(レイリー散乱)が生じ、かつ、この散乱の大きさは、ドーパント量に比例する。この散乱は伝送損失を増加せしめ、光伝送上好ましくない。
- (2) ドーパントを多量に添加すると、ガラス母材中に、気泡や単結晶を生じさせ易い。例えば、GeO。を用いた場合、GoO。ガスに由来する気泡を生じさせることがある。 A L₁O。を用いた場合では A L₂O。結晶のクラスターを生じさせ易い。かかる気泡や結晶

(4)

を含む雰囲気で高温加熱することによつて クラッド部にフッ素を添加し、クラッド部 の屈折率を下げ、 最終的に透明ガラス母材 を得る方法である。

元来フッ素は非常に反応性に富んでいる ためクラッド部にのみフッ素を添加するた めの高温炉内の温度制御、フッ紫系ガス濃 正及び処理時間の制御が非常にむすかしい。 とのため、従来のドーパント分布及びカサ 密度分布をもつたスート母材に対クラット相当部にのみフッ素添加を行うにはま 30 C 程度の厳密な温度制御が必要であり、 この方法により所期の An の値の光ガラス ファイパをつくることが極めて困難であった。

(7)

である。著しい場合には、ファイバ伝送に 耐えられない程の伝送損失増加をもたらし た。

とれらの現象は、ファイバーを構成する 又はファイバーを囲む材料中の水索が拡散 移動してコア部に達し、コア部に存在する 既述の欠陥と結合して OH 基を生成するた めもたらされると考えられている。

以上詳述した現象は、従来方法により得られるファイバでは未だ欠陥が多く、長期的信頼性に劣ることを意味することは明らかである。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明の目的は、上述の従来方法によるファイバーの問題点を解消して、コア相当部のガラスの構造的欠陥を極力少なくし、しかも低損失、高品質かつ長期信頼性を有する光ファイバー用母材の製法を提供するところにある。

(問題点を解決する手段)

の伝送損失特性に及ぼす OH 基の影響をなくすることができる。

しかしながら、上記公報記載の方法により塩素含有高温雰囲気にて低0 B 基化した G = 0 。 等のドーパントを含むファイバでは、以下に説明するような、低 O H 基化に起因する新たな問題が生じた。

その第1は、 r 線や中性子線等の放射線によりファイバに紫外域の吸収が発生し易くなることである。例えば放射線照射前に放映。 85 μm にかける伝送損失が 2.5 db/km であつたファイバーが、放射線照射後には100 dB/km にも損失増大し、塩素含有高温雰囲気により低 OH 基化しない場合に比して10~50倍も吸収が増加した。

第2には、塩素含有高温雰囲気により低OH 基化したコア部に GeO: を含有するファイバを密閉された雰囲気もしくはケーブル構造中に放置するとき、 1~10年の期間中に再びOH 基吸収が起きてしまりこと

(8)

本発明者らは鋭意研究の結果、上述の問題では観意研究の結果、上世材のコプトロスートではいる。 を添加して、コアとり の収縮のしまさを顕加 しい のいない クラッド部の ひが ながない クラッド部の のが 基は OD が は となるように処理することを考えつき、本発明に到達した。

スート母材製造時にコア部に P.O. を添加 すると、かかるスート母材を高温加熱処理す る場合、P10s 添加部分の収縮は P20s 無添 加の部分と比べて早くなるため、コア部はク ラッド部に比べ早く収縮する(すなわちガラ ス化する時間が短くなる)。従つて、コア・ クラッド間の屈折率差 An を大きくするため に、クラッドにのみフッ衆を添加するには、 スート母材作成時にコア相当部に 2,0,をドー ブレておき、高温加熱処理によりコア部を早 く収縮させ、その後の高温加熱処理途中のあ る時期に、雰囲気内にフッ素ガスを投入して も、スート母材の早く焼結したコア相当部の 最外周部がフッ素のコア内部浸透を抑える働 きをするため、フツ素はコア内部に添加され ずにクラッド相当部にのみ選択的に添加され ることとなり、このことはすでに知られてい

このような P:O: 添加の効果について、本 発明者らが実験により得た知見に基き説明す

0.0

の再吸収が起こつてしまり。この事実もすで に知られている。

ガラス中に P.O. が多いと、欠陥に由来する紫外部吸収が大きくなり、この欠陥に由来する吸収は OH 基を添加すると減少することを本発明者らは実験により確認した。これは 欠陥と OH が結合するためである。

欠陥を少なくするためには少なくとも 1 PPm 以上の OH 基が存在する方が好ましいことが、 本発明に到る過程で判明した。 事実、ファイバ化して伝送損失を調べたところ、Q.65 μm 近傍での欠陥に由来する吸収は殆んどな

なお、コア部のみを収縮させる P,0。量は 重量%で管えば Q,0 1~5 重量%の範囲が好ま しい。

しかしこのように P₈O₈ が添加された箇所は欠陥を生成し易いうえに、また欠陥も多く存在する。このために耐放射線特性や OH 基

42

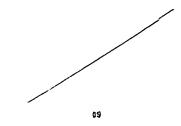
くなつた。とれは OH 基が欠陥を解消していることを示している。

しかしながら、 OH 基量が多いと、 OH 基 に由来する波長 a 95 μm , 1.24 μm , 1.39 μm に大きな吸収があり、光ファイバ通信に用い られる波長 1.30 μm における伝送損失値を 大きくする。このため許容される OH 量は a3 ppm が限度とされている。したがつて OH 量 を増やすと、欠陥を解消できるものの、逆に 1.30 μm での伝送損失を大きくする。

また一方、P₂O₃ を添加したガラスでは、さらに 1.55 μm 近傍にP - OH に由来する 吸収が存在することが知られている。これも 1.55 μm帯での光伝送に対して悪影響を及ぼ す。

各扱動吸収被長での 1000 ppm の吸収強度 (dB/km) を示す。 OH 基の a 9 4 , 1 2 4 , 1 3 9 μm での吸収に対応する OD 基の吸収は、 要 1 に示すと b り 夫々、 1 2 8 , 1 6 8 . 1 8 8 μm での吸収であるが、 一般に OH 基の吸収に対応する OD 基の吸収の強度は、 OH 基の約 a 5 7 倍であることが知られている。

例えば 1.30 pm で OH 基 1 ppm 添加量に 対する吸収増は 0.6 dB/km であるが、 OD 基 1 ppm では 0.0 1 dB/kmとなる。 このため OH 基 0.3 ppm での 1.30 pm での吸収増と 同じになる OD 基量はおよそ 20 ppm であ る。従つて OD 基の量は 1 ~ 20 ppm が好ましい範囲である。



さらに本発明者らは、 D:O (重水)による
OD 基化は、高温下、 CL, 等の脱水剤で積極
的にスート中の OH 基を除きながら行なえば、
反応が活発に進むことをも見出した。

すなわち、コア部の OH 基を除き、 OD 基と 置換するには、スート母材コア部の焼結が進 行する前に、 DaO (重水)もしくは Da(重水 素) ガスを含んだ雰囲気にて、スートの収む が著しくは起きない程度の温度で処理することにより実現できる。 さらに酸 OD 基盤を削 整するには、同時に塩素系ガス雰囲気で脱水すれ ばよい。

(実施例)

以下続付図面を参照して本発明を実施例により詳細に説明する。

第2図は、火炎加水分解反応によつて、本 発明のスート母材を生成する方法を示す概略 図である。

多心管パーナである上パーナるA及び下パ

袋 L

吸収波長 (μ四)		1000 ppmの吸収強度(dB/ka)	
— он	- O D	— он	- o d
0 6 0	0.81	6	3.5
0.645	0.87	1	0.6
0.68	0.92	4	2
0.72	0.97	70	40
0.82	1.11	4	2
0.88	1.18	90	51
0.948	1, 2 8	1000	570
1.13	1. 5 2	110	63
1. 2 4	1. 6 8	2800	1596
1.38	1.87	65000	37050
1.90	2.5 6	10300	5871
2.20	297	260000	148200
2.7 2	367	1000000	570000

00

次いで、第3図に示すように、コア相当部9のドーパント Pz Oa 盤もしくはカサ密度を局所的に高くするために、上パーナ3 A の供給ロ4から8 L/分の割合で酸素を、供給口6から2 L/分の割合で Ar を夫々供給し、供

給口5から水米を3と~8と/分、供給口7から B1CL を 10~50cc /分の範囲で供給する。上パーナ3 Aは、ドーパント 濃度 あるいはカサ密度を局所的(11Aと11Bの間)に高くする働きも乗ねている。カサ密度を局所的に高くするには水業の流量を上げ、コナ相当部の表面温度を高くするとよい。

一方、下パーナー 3 B は、コア部を合成する働きを持ち、供給ロ 7 から POC L。を 20 cc/分及び、 S10 L。を 20 cc/分の割合で同時に供給し、 0。/H。 火炎点中で燃焼させればよい。また GeO。を添加する場合には同時に GeC L。を供給すればよい。なお、上配の条件は一例であつて、本発明を限定するものではない。以上の如くして、コア相当部の P₁ O。 没度又はカサ密度がクラッド部より高いスート母材が製造できる。

次に上記スート 母材を純石 英から成る炉心 管やアルミナ製の炉心管などの耐熱性のある

09

加するのが困難となる。

上配第一段階の加熱処理に引続いて、フッ 素の添加を主眼とした第二段階の加熱処理を 行う。との場合の温度は火炎加水分解反応で 得られたスート母材内コア部のPaO。の添加物 の分布とカサ密度分布に依存するが、概ね 1150℃±150℃ の範囲が好ましい。即ち、 スート母材を上配構成にすることにより、1000 で削後でコア相当部の少なくとも最外間部11 Bが焼結し、その後、1600℃以上でスート 母材全体が焼結完了するまでの加熱処理中に 雰囲気をフッ米系ガスとして、フッ衆をクラ ッド相当部10のみに添加することができる。 換質するならば、スート母材のコア相当部 9 内にフッ 累が 添加されぬより な 条件 でフッ **紫系ガスを投入するためには、スート母材の** 焼粘処理において、コア部の少なくとも最外 問部11Bの相対密度が高くなつた時点で、 フツ岩系ガスの投入を開始すれば良い。具体 的にはコア部の少なくとも最外周部11Bの

炉心管に挿入して高温加熱するととで重水ド ーブ脱水及び焼結する。

との際、まず酸スート母材を直水ドーブする ととに主眼をおいて、例えば6000~1100 ての温度範囲で He ガス 5 4 / 分、重水ガス 0.5 4/分程度供給される雰囲気内で処理す ることが好ましい。 重水の使用は OD 健検が 目的であり、Da, NDa, CDa, 等の重水紫系ガ スを用いるととができる。また重水の純度は 99.5 % 以上であることが好ましい。なぜな ら重水の不純物は主に HaO であるため、OH 基の残存を招くからである。重水化温度が 600 で 以下ではスート母材内の H₂O, OH基 を除去するととはできず、かつ重水素化にも 時間がかかり不利となる。また重水雰囲気下 で1100℃以上加熱にするとジャケット部の スート母材も収縮が起とり始め、第二段階で フツ累釆ガスを投入しても、スート母材のカ サ密度が全体にわたつて高くなつてしまりた めに、フッ素をスート母材ジャケット部に添

(21)

相対密度が 0.45以上が好ましい。

△ T を大きくするには、 第 3 図で示す P,0, 酸度のコナ部の高さ △, が高い程好ましい。しかしなから、 △, を高くしすぎると焼結時に気泡が発生し易くなり、 好ましくない。 そのため △, = 001~3 重量×(P,0,のガラス母材に対する比)の範囲となるよう火炎加水分解を行うことが好ましい。

例えば、第4図に示すよりなドーパントの

P.O. 没度分布が(A)・(B)の2つの場合を比較する。 ここで「はスート母材の中心協からの径方向距離であり、「はスート母材のコア相当部の半径、即ち、コア相当部のの分外周部11 B の位置であり、ム」は扱小距離で、「1+ム」は第3図でのクラッド相当部10の及内周部11 A の半径である。なお、ム」は約1~2 m 程度であるが、との値に限定されるものでもない。

第 5 図はとれら添加物の Pa 0。 設度の相違する 2 つのスート母材(A) 、(B) を昇温速度 16 で分の加熱炉にて加熱した場合のスート母材(A) 、(B) の温度に対する相対密度の変化を示す。 第 5 図中の曲線 Ari 及び Bri はそれぞれスート母材(A) かよび (B) のコア相当部の最外周部 11B の相対密度の変化を示し、曲線 Ari + △r、Bri + △r はそれぞれスート母材(A) 及び (B) のクラッド相当部の最内周部 11A の相対密度の変化を示す。

第5図に示す如く、スート母材内のコア相

(2)

得られたガラス母材の屈折率分布を、 第 6 図 (c) に示す。コア相当部は純粋石英の屈折率分布を有しており、一方、クラッド相当部はフッ累 添加量に対応する屈折率の低下を示した。 X M A 元 宋 分析(エックス線マイクロアナライザー)を行つたところ、コア相当部は全くフッ 素 元素を含まないことが確認された。 製品ファイバのコア部は Δn 値で 0 x 、クラッド部は - 0.5 0 x

当部の及外周部 11B の相対密度が 0.45 に 達してからクラッド相当部の最内周部 11A の相対密度が 0.45 に 達する迄の温度 差 4T は、 (4) のスート 母材の ΔT A 方が (3) のスート 母材の 温度 色 4T B よりも大きい。 その分 だけ、 (4) のスート 母材の温度 制御が容易となる。 カサ密度分布についても同様のことが 貸える。

コア部の少なくとも最外周部 11B での P.O. 強度及びカサ密度を同時に高くするのが最も有利であるが、どちらかを選択しても本発明の効果を達成することが可能である。

なか、コア部への GeO。 等屈折率調整剤の 添加の有無にかかわらず、以上に示した効果 は達成できる。

又、コア相当部の OD 基盤を調整する必要がある場合は、重水素化前後もしくは重水素化時に塩素系ガスを含んだ雰囲気とし、1000~1200 C の温度でスート母材の急激な収縮が起きないように処理すれば良い。

突施例1

24

比較例1

実施例1の効果を確認するため、第2図のコア用パーナー(下パーナー) 5 Bを用い、供給口 7 から Pa Oa を全く供給しないでメート母材を製造した。

このスート母材を実施例1と同様な焼結条件で透明ガラス化を行い、得られたガラス母材の IMA 分析を行つたところ、コア相当部とクラッド相当部に関係なく均一にフッなが分布していた。そのため屈折率分布は実効的に △n を高めることができないことが確認できた。

奥施例 2

第6図(a)。(b)に示すドーパント設度、相対カ サ密度分布を有するシングルモードファイバ用 スート母材を 800℃ の加熱温度に投入し、塩素ガスを100 cc/分及び He ガスを5 L/分の割合で供給し、しかも DaO が 2 容量×存在する雰囲気で 5 ℃/分の昇温速度で1050でまで加熱し、次いで DaO の供給のみを止め、 SP。ガスを150 cc/分の流量で投入して1300でまで加熱し、次いで、純粋 He 雰囲気で1600で以上に加熱して透明ガラス化を行つた。

得られたガラス母材の屈折率分布は第 8 図に示すとおりで、コア相当部は純石英に対応する屈折率を有し、 △n 値で 0 ×、一方クラッド相当部はフッ素添加量に対応する屈折率の低下を示し、 △n 値は - 0 15×であつた。 XMA 分析を行つたところ、コア相当部には全くフッ素元素が含まれていないことが確認された。

突施例 3

第6図(a),(b)に失々示す P₂O₃ 濃度及び相対カサ密度分布を有するシングルモードファイバー用スート母材を 800℃ の加熱炉に投入し、D₂Oを1 cc/分、塩素ガスを100 cc/分、 Heガスを

Ø

3 A の供給口 5 から水素を 2 4 分供給する一方、供給口 7 から PaOa を全く供給しないでスート母材を製造した。その結果、カサ密度分布は第 6 図 (b) のような分布になつた。このスート母材を実施例 1 と同様な焼結条件で透明ガラス化を行い、得られたガラス母材の XMA 分析を行つたところ、コア相当部とクラッド相当部に関係なく均一にフッ索が分布していた。

奥施例 4

第6図(a), (b) にそれぞれ示す P₂O₂ 濃度(a) かよび相対カサ密度分布を有するシングルモードファイバ用スート母材を800℃の加熱炉に投入し、0L₂ ガスを50 cc/分、 D₂O ガスを10 cc/分、 He ガスを10 L/分の割合で供給する雰囲気下で、15分間保持した後、40℃/分の列温速した時点でD₂O ガスの供給のみを止める。次いでCL₂ ガスを200 cc/分流しながら1100℃まで昇温した後、8F₆ ガス150 cc/分 をさらに添加しながら1時間かけて1300℃まで丹温

10 ℓ / 分の割合で供給する雰囲気下で3℃/分の割合で1100℃まで昇温し、次いでD20ガスと塩素ガスを止め、BP。ガスを150℃/分の速度で投入して1300℃まで昇温し、次いで純粋 He ガス10ℓ/分にBP。を10℃/分添加した雰囲気で1500℃以上に昇温して透明ガラス化を行つた。

実施例3の効果を確認するため、上パーナ

し、次いで純粋 Bo ガス雰囲気としてさらに

1500℃以上に昇温して透明ガラス化を行つた。

得られたガラス母材の屈折率分布を、第6図(c)に示す。コア相当部は純石英の屈折率分布を示しており、一方クラッド相当部はフッ素添加量に対応する屈折率の低下を示した。 XMA 元素分析(X 線マイクロアナライザー)を行つたところ、コア相当部は全くフッ素元素を含まないことが確認された。製品ファイバのコア部は

いことが確認された。 製品ファイバのコア部は △ D 値で O X 、 クラッド部は - Q 3 O X であつた。 O D 基は 1 ppm 存在していた。 また波長 Q 65 μm 域に存在する 紫外部吸収はなく、 200 C に高温 加熱処理しても OH 基の吸収増は全くみられな かつた。 従来のファイバーでは上配条件での加 熱処理によつて OH 基の吸収増がみられている。 実施例 5

第7図(a) に示すドーパント 濃度を有するシングルモードファイパ用スート 母材を 800 C の 加熱 温度を投入し、 塩素ガスを 100 cc/分及びHe ガスを 5 4 / 分の割合で供給する雰囲気で、 3 で/分の月風速度で 1000でまで加熱し、1000 でにおいて DaOを 1 cc/分 1 時間供給し、その 後塩ポガスと DaO を止め、再び月温を開始する が、この時 8 Pa ガスを 150 cc/分の流量で投入 して 1300でまで加熱し、次いで純粋 He 雰囲 気で 1600で以上に加熱して透明ガラス化を行 つた。

なお、以上の実施例ではシングルモードファイバ用スート母材についての場合を説明したが、マルチモードファイバ用スート母材についても、同様に本発明の方法を実施して同じように効果を得られる。

発明の効果

以上から明らかな如く、本発明の光ファイバ用ガラス母材の製造方法によると、高温加熱中にスート母材のコア相当部にフッポが添加されず、スート母材のクラッド相当部のみにフッ素を容易に添加できる。従つて、実効的に △n が大きな光ファイバを製造することができる。

また、本発明の光ファイパ用ガラス母材の製

89

第7図は、本発明の実施例1におけるスート 母材の処理条件を説明する図。

第 B 図は、本発明の実施例2のスート母材の 屈折率差分布を示す図。

第9図は、本発明の実施例3のスート母材の 組折率差分布を示す図。

第10図は、ガラス母材中の P₈0。量(mot %)と透明ガラス化温度の関係を示すグラフ。

代理人 内田 明代理人 敬原亮一

造方法によると、スート母材を高温加熱焼結する際にクラッド相当部にフッ素を添加するために少なくとも一時期フッ素系ガスを用いる場合において、その製造条件の調整が極めて容易である。

4.図面の簡単な説明

第1図は光ファイバの屈折率分布構造を説明 する図。

第2図は本発明を実施するための火炎加水分 解法によるスート母材製造方法の概略図。

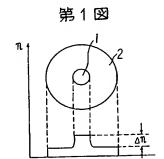
第 5 図はスート母材内のドーパント分布を説明する図。

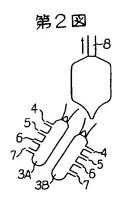
第 4 図 (A) 及び (B) はスート 母材内の P₆ O₆ 濃度分布例を示す図。

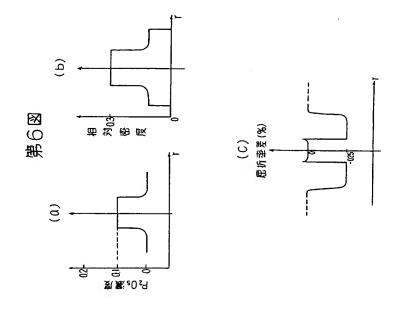
第 5 図は、第 4 図 (A) 及び (B) の場合のスート 母材内の径方向の相対密度の昇温 (16 元/分) による変化を示す。

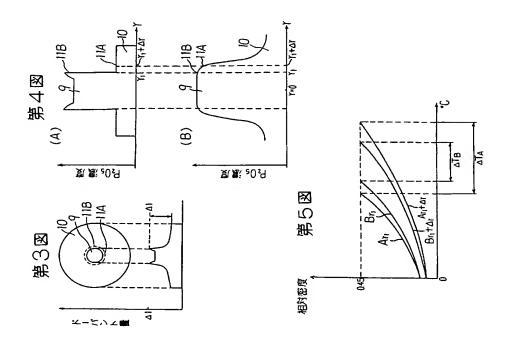
第6図(a), (b)及び(c)は、本発明の実施例におけるスート母材の P₂O₆ 濃度分布、相対密度分布及び屈折率差分布を示すグラフ。

(33)

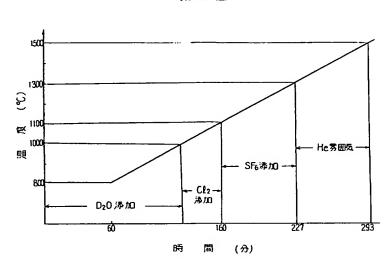


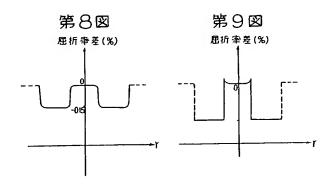


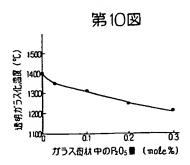












THIS PAGE BLANK (USPTO)